



平成18年 電気学会 電子・情報・システム部門大会 一般講演・公募企画セッションの募集



会期：平成18年9月5日（火），6日（水）

会場：関東学院大学金沢八景キャンパス
（〒236-8501 横浜市金沢区六浦東 1-50-1）

平成18年部門大会は、関東学院大学金沢八景キャンパスで開催することになりました。多数の方々の一般講演・公募企画セッションへのご応募，ご参加をお待ちしています。

主催：電気学会 電子・情報・システム部門

共催：電気学会 東京支部

協賛（依頼中）：映像情報メディア学会，エレクトロニクス実装学会，応用物理学会，計測自動制御学会，システム制御情報学会，情報処理学会，照明学会，電子情報通信学会，日本 e-Learning 学会，日本感性工学会，レーザー学会

募集内容

以下の分野について，一般講演と公募企画セッションへの応募を歓迎します。

電子材料，電子デバイス，電子・集積回路，光・量子エレクトロニクス，医用電子・生体工学，電子応用，センシング，通信・ネットワーク，マルチメディア，音声画像処理・認識，制御・計測，ロボティクス，ソフトコンピューティング，システム，ソフトウェア・情報処理，エレクトロニック・コマース，社会・環境システム

申込期限と原稿締切

- ・ 公募企画セッション応募締切：4月上旬
- ・ 講演申込締切：5月中旬
- ・ 原稿提出締切：7月初旬



表彰

優秀論文発表賞，電子・情報・システム部門奨励賞，同 企画賞

ホームページ：講演募集，大会参加方法，プログラム，特別講演，チュートリアルなどの詳細については，電子・情報・システム部門ホームページ（<http://www2.iee.or.jp/~eiss/>）に掲載します。

問い合わせ先：

（社）電気学会 事業サービス課 電子・情報・システム部門大会係

〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 Homat Horizon ビル8階

Tel: 03-3221-7313 Fax: 03-3221-3704 E-mail: conf21c@iee.or.jp